CHELIC





新型專利證號

M564657

新型專利證號

M564655

全功能薄型真空發生器、安裝容易可擴充

The Keystone of Industrial 4.0

VSL series

薄型真空發生器

VSL Thin Vacuum Generator

薄型化設計

空間節省 15%

功能完整

產生/破壞/節能/數顯/過濾/消音

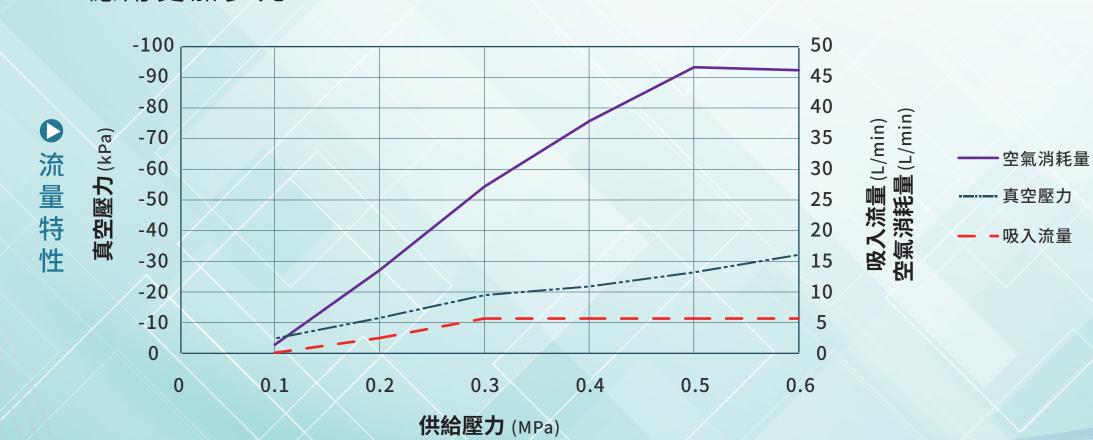
安裝簡易

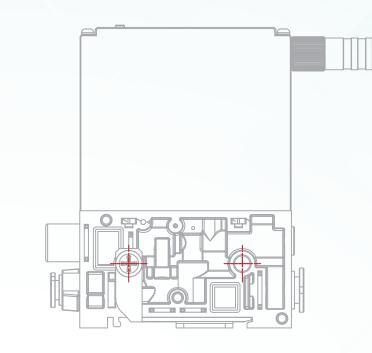
配線簡潔、安裝容易

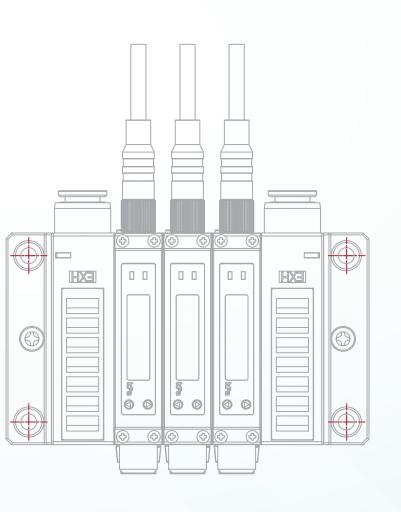
可擴充

可並聯1~8 聯

- 薄型化單體設計, 聯座空間更為節省: 單體設計更為單薄結合聯座特性, 使用空間更加節省, 規劃更彈性。
- 自動化設備所需真空功能齊全:具備控制、過濾、真空破壞與產生、感測、節能、消音及聯座等各項性能。
- 聯座設計、方便安裝、快速配線:可快速更換不同管徑接頭,可安裝在軌道上極為方便,讓自動化設備 應用更加多元。







CHELIC





新型專利證號

M564657

新型專利證號

M564655

全功能薄型真空發生器、安裝容易可擴充

The Keystone of Industrial 4.0

VSL series

薄型真空發生器

VSL Thin Vacuum Generator

薄型化設計

空間節省 15%

功能完整

產生/破壞/節能/數顯/過濾/消音

安裝簡易

配線簡潔、安裝容易

可擴充

可並聯1~8 聯

- 薄型化單體設計, 聯座空間更為節省: 單體設計更為單薄結合聯座特性, 使用空間更加節省, 規劃更彈性。
- 自動化設備所需真空功能齊全:具備控制、過濾、真空破壞與產生、感測、節能、消音及聯座等各項性能。
- 聯座設計、方便安裝、快速配線:
 可快速更換不同管徑接頭,可安裝在軌道上極為方便,讓自動化設備
 應用更加多元。

